別表(第10条関係)

(詫間キャンパス)

・使用料:下記のとおりとする。 ※消耗品は使用者が持参すること。

	7. 「記のこのうとする。 太州和間は使用目が持	使用料/時間	
番号	研究設備・機器名	(税抜)	備考
	カーボン 3D プリンタ	5 400 FB	共同利用実験室リフレッシュルーム
1	(F-PR-2027)	5,400 円	(第2学科棟3階)
2	基板加工機	5,400 円	共同利用実験室リフレッシュルーム
	(FP-21T mode160)	3,400]	(第2学科棟3階)
3	高精細3Dプリンタ	5,100 円	A I ・ロボット共同利用実験室
	蛍光分光光度計		(第2学科棟3階) AI・ロボット共同利用実験室
4	(F-7100 日立ハイテクサイエンス)	5,400 円	(第2学科棟3階)
	原子間力顕微鏡		AI・ロボット共同利用実験室
5	(AFM100Plus システム(無給油式コンプレ	5,800 円	(第2学科棟3階)
	ッサー 0.2LE-8SBA 含む))	,	
6	電子黒板	5,100 円	ICTラボ
U	(シャープ)	J,100 🎵	(男3字科傑工階)
7	テキスト解析用サーバ	5,100 円	ネットワーク応用実験室
	(HPC5000-XS432R2S-SIP)	-,11	(第3学科棟2階)
8	L3 スイッチ (AT -==10 20CTV 75 D-US 1010D75 か)	5,100 円	ネットワーク応用実験室 (第3学科棟2階)
	(AT-x510-28GTX-Z5 RoHS 1019RZ5 外)		(第3子件保之階) ※第1基礎通信工学実験室
9	ベクトルネットワークアナライザ		<u>然</u> 男工
	(アシ゛レント・テクノロシ゛ー(株)製 E8362C)	,— 1 3	事前講習(5,000円)必須
			<u>※</u> 第1基礎通信工学実験室(電波暗室)
10	電源装置	5,100 円	(第1学科1階)
11	シグナルアナライザ	E 100 ⊞	事前指導1時間以上必須 ※第1基礎通信工学実験室(電波暗室)
''	シタケルナナライカ (N9010A)	5,100 H	<u> </u>
	(1001011)		事前指導1時間以上必須
12	ネットワークアナライザ		※第1基礎通信工学実験室(電波暗室)
	(N5224A)		(第1学科1階)
13	シールドルーム	5 200 🖽	事前指導1時間以上必須 ※第1基礎通信工学実験室(電波暗室)
13	(日本シールドエンクロージャー)	3,200 🗇	<u> (第1</u> 学科1階)
			事前指導1時間以上必須
14	試験・測定・評価システム	5,300 円	※第1基礎通信工学実験室(電波暗室)
	(株式会社テクノサイエンスジャパン)		(第1学科1階)
15	簡易電波暗室		事前指導1時間以上必須 ※第1基礎通信工学実験室(電波暗室)
15	間勿电仮恒至 (日本シールドエンクロージャー)	5,300 FJ	<u> </u>
			事前指導1時間以上必須

| <u>事前指導1時間以上必須</u>
| ※第1基礎通信工学実験室の装置については、「電波暗室」利用にかかわる機材であるため、学科担当者(真鍋)に事前相談し、説明を受けた後に利用すること。

番号	研究設備・機器名	使用料/時間 (税抜)	備考
16	放電プラズマ焼結装置 (富士電波工機(株) SPS-625KT)	5,300 円	プラズマ焼結実験室 (第1学科棟1階)
17	デスクトップ X 線回折装置 ((株)リガク MiniFlex600)	5,100円	(第1字科傑工階)
18	ホール効果測定装置 (米国ナノメトリクス社 HL5500PC-SKC)	5,100 円	第1材料工学実験室 (第1学科棟1階)
19	膜厚モニター	5,100 円	第2材料工学実験室 (第1学科棟1階)
20	走査型プローブ顕微鏡 ((株)日立ハイテクサイエンス NanoNaviReals/Nanocute セット)	5,100 円	第1材料工学実験室 (第1学科棟1階)
21	光干渉式膜圧測定装置 (浜松ホトニクス㈱製 C10178-12, A10192-01)	5,100円	回路設計実験室(第1学科棟4階)
22	(有機光センサー作製評価装置) 走査型プローブ顕微鏡 (エスアイアイ・ナノテクノロシ゛ー製 Nanocute, NanoNavi ア゜ローア、ステーション他)	5,100 円	森宗教員室(第1学科棟4階)
23	光電子材料作製評価システム 紫外可視分光 光度計 (㈱島津製作所 UV-3600)	5,100 円	森宗教員室(第1学科棟4階)
24	発光デバイス材料評価用分光システム (㈱堀場製作所 Fluorolog-3-YS FL3-22YS)	,	光エレクトロニクス実験室(第1学科棟4階) 発光特性測定に精通した方のみ
25	光学・電気測定用極低温冷却装置 (岩谷瓦斯(株) CRT-105-PLRE)		光エレクトロニクス実験室(第1学科棟4階) 発光デバイス材料評価用分光システムと の併用に限る。極低温冷却装置の使用に 慣れた方のみ
26	マルチチャンネル測光システム (大塚電子(株) QE-2100TM)	·	光エレクトロニクス実験室(第1学科棟4階) 光物性測定に精通した方のみ
27	走査電子顕微鏡 (日本電子 JSM-6701F型 電界放出形)	5,200 円	集積回路実験室(第2学科棟1階)

[・]技術料:機械操作の事前指導、サポート等必要な場合は指導員を求めることができる【 5,000 円/時間(税抜)】。

[・]必要経費:上記研究設備・機器ごとに必要となるものは、本校が都度請求する。